

Notice of References Cited

Application No. 09/379,753

Applicant(s)

GRIMBERGEN,MICHAEL N.

Examiner

Group Art Unit

			Ru	Rudy Zervigon		F	Page 1 of 2				
U.S. PATENT DOCUMENTS											
		DOCUMENT NO.	DATE		NAME		CLASS	SUBCLASS			
	A	5,664,0 66	9/1997		Sun et al		395	23			
	В	4,838,6 94	6/1989		Betz et al		356	357			
	С	5,564,8 30	10/1996		Bobel et al			126			
	D	4,776,6 95	10/1988	V	an Pham et al		356	328			
	E	4,741,8 01	9/1997		Coleman		156	643			
	F										
	G										
	Н										
	ı										
	J										
	ĸ			7							
	L										
	M										
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOREIGN PATENT DOC	UMENTS						
		DOCUMENT NO.	DATE	COUNTRY	NAME		CLASS	SUBCLASS			
	N										
	٥										
	P										
	Q										
	R										
	s										
	T										
				NON-PATENT DOCUM	IENTS						
	DOCUMENT (Including Author, Title, Source, and Pertinent Pages)							DATE			
	U	C.F.F. Karney et al , "Effect of reflection on Halpha emissions in Alcator C-MOD", Rev. Sci. Instrum., 70(1)						1/1999			
	v	C.L.Lasnier et al, "Improved systems for perpendicular electron-cyclotron emission measurements on", Rev.Sci.Inst. 57(8),pp.1971-1973						8/1986			
	w	V.M. Batenin," Effect of intrinsic", Sov.J.Plas.Phys. 18(3),pp.181-185						3/1992			
	x	`I.Fidone, et al, "Investigation of the first", Phys.Plas. 4(11),pp.4069-4073						11/1997			



Notice of References Cited

Application No.

09/379,753

Applicant(s)

GRIMBERGEN,MICHAEL N.

Examiner

Group Art Unit

			Examine	Examiner Group Art Rudy Zervig n 176					
				U.S. PATENT DO	CUMENTS				
		DOCUMENT NO.	DATE		NAME		CLASS	SUBCLASS	
	A						1		
	В								
	С						1	<u> </u>	
	D						 		
	E						1		
	F				· - · - · - · - · · - · · · - · · · · ·		 		
	G				-				
	Н						-		
	1						 		
	J					, - <u> </u>	<u> </u>		
	к						+		
	L								
	М			- 1929,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 		
	.			FOREIGN PATENT I	DOCUMENTS		<u> </u>		
		DOCUMENT NO.	CLASS	SUBCLASS					
	N								
	0								
	P					·			
	Ø							,	
	R								
	s							,	
	T								
				NON-PATENT DO	CUMENTS				
		DOCUMENT (Including Author, Title, Source, and Pertinent Pages)							
	U	*R.Deutsch, et al, "Influence of negative ions", Phys.Rev.A. 46(6),pp.3442-3453						9/1992	
	v								
	w								
	x								

U. S. Patent and Trademark Office PTO-892 (Rev. 9-95)